

NEW

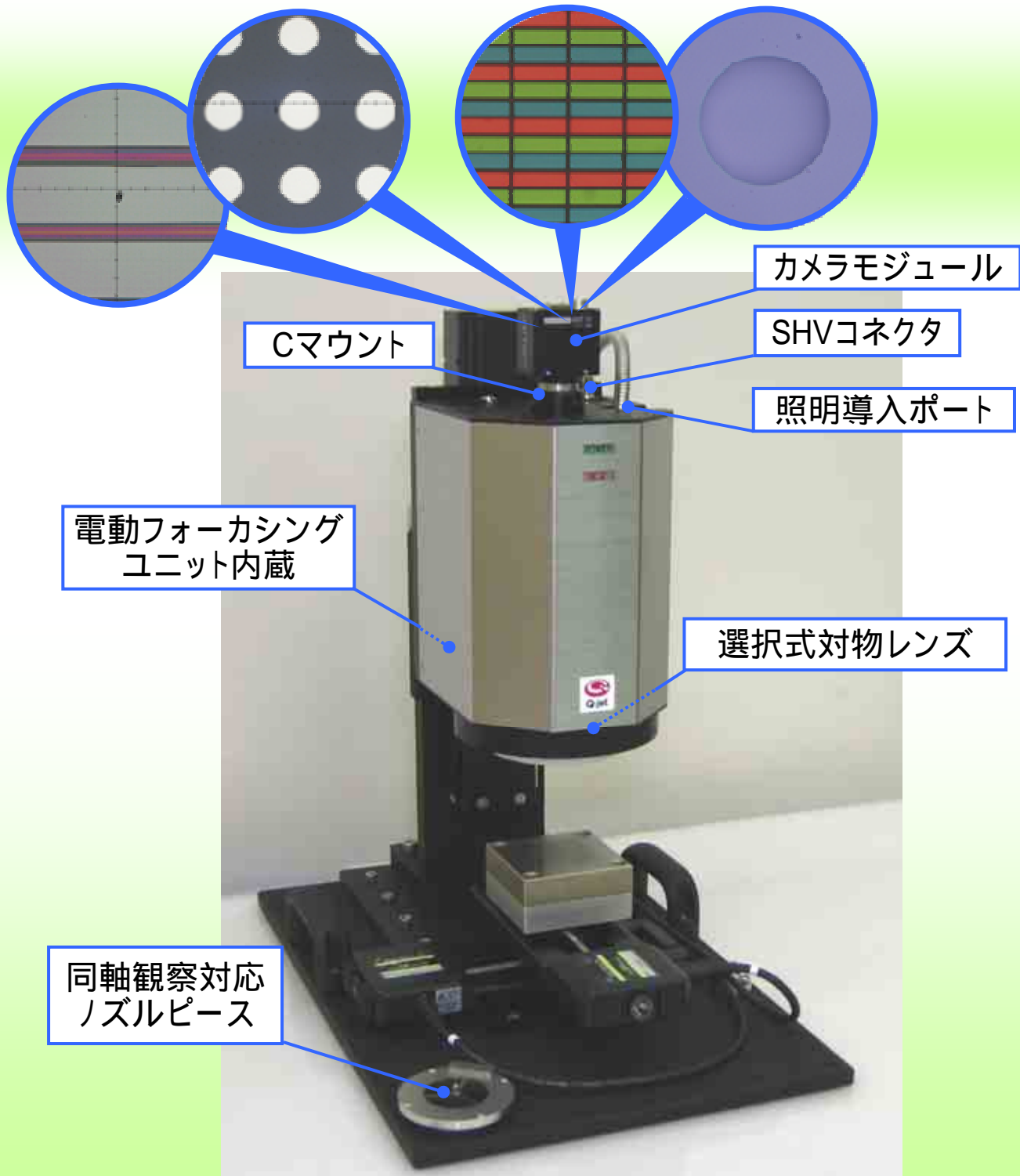
開発品

2010年9月リリース

静電式顕微鏡型ノズルヘッド QHV50S

特許出願中

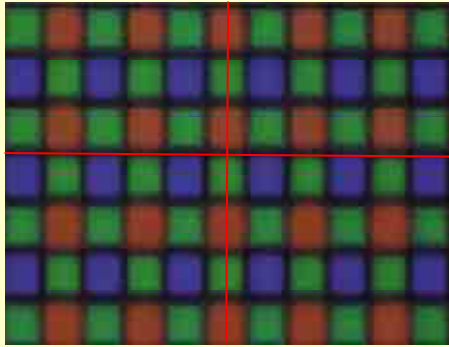
- ✓ 視認箇所へダイレクトに滴下。
- ✓ 吐出過程をリアルタイム観察。



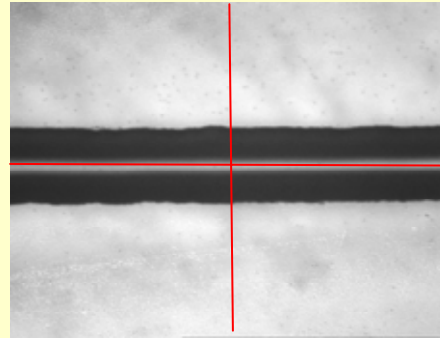
簡易ステージへの搭載例

アプリケーション例

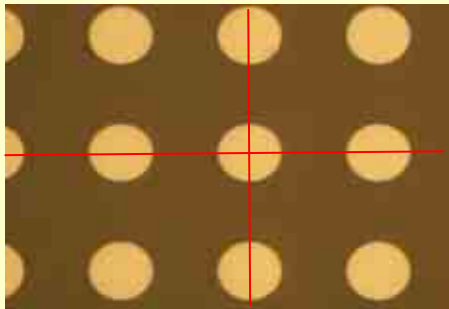
セル直接形成 / リペア



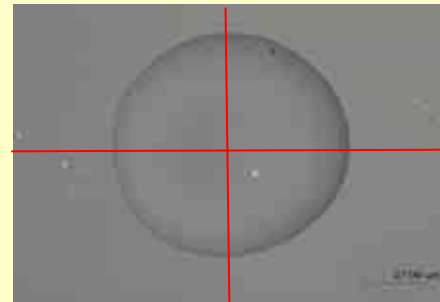
パターンリペア



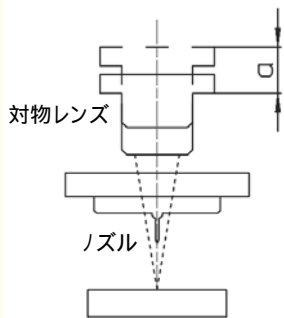
オン・アクシス アライメント



濡れ性観察



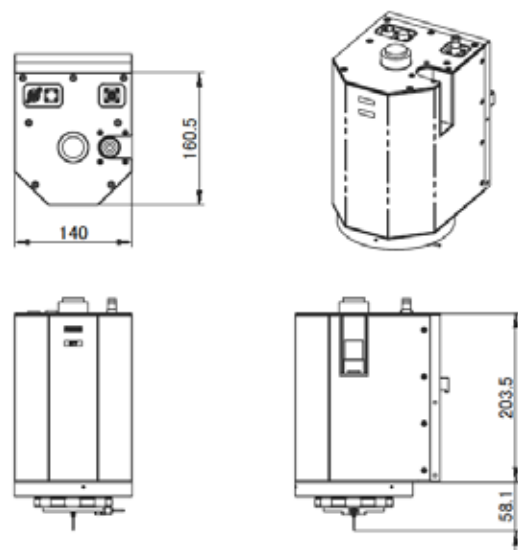
フォーカス調整範囲



ノズルギャップに
合わせてフォーカス
位置の調整が可能。

フォーカス調整範囲
a: 10mm

ユニット外形



単体質量: 7.2kg

型式構成

QHV50S- **X**
 └───┬───┘ └───┬───┘
 型番 対物レンズ選択
 10:10倍
 20:20倍
 50:50倍(企画中)



製造元
エンジニアリングシステム株式会社
 〒399-0033
 長野県松本市笹賀5652-83
 TEL 0263-26-1212 / FAX 0263-26-1299
 Eメール: sales@engineeringsystem.co.jp
 URL: <http://www.engineeringsystem.co.jp/>

お問い合わせ先

記載内容はお断りなく変更する場合があります。